

産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会
第29回商標審査基準ワーキンググループ
議事次第・配付資料一覧

日 時: 令和2年2月17日(月) 14時開会

会 場: 特許庁 7階 庁議室

(議事次第)

1. 商標審査基準改訂案について

(配付資料)

議事次第・配付資料一覧

委員名簿

資料1 商標審査基準改訂案に対するパブリックコメント等の結果を踏まえた対応の方向性と事務局提案

資料2 商標審査基準改訂案

参考資料1 商標審査基準改訂案に対するパブリックコメントの結果について

参考資料2 第28回ワーキンググループにおける指摘事項等について